



ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

на 2019/2020 навчальний рік

(прийому студентів 2019 р.)

Спеціальність (код і назва) - 132 Матеріалознавство
За освітньо-професійною програмою магістерської підготовки (спеціалізацією) - Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів
Освітній ступінь - Магістр
Випускова кафедра - Високотемпературних матеріалів і порошкової метатургії

Факультет (інститут) - Інженерно-фізичний
Форма навчання - ЗАОЧНА
Термін навчання - 1 рік 4 міс.
Кваліфікація - магістра професійного

Ю.І.Якименко
2019 р.

Main table with columns: № п/п, Найменування дисциплін, Назва кафедри, Обсяг дисциплін, Аудиторні години, Контрольні заходи, Розподіл аудиторних годин. Includes sections I, II, III and summary rows.

СКОРОЧЕННЯ:

РРР - розрахунково-графічна робота;

РР - розрахункова робота;

ГР - графічна робота.

ДЖР - домашня контрольна робота (виконується під час СРС)

d - кількість членів ДЕК з даної кафедри

Ухвалено на засіданні Вченої ради інституту ПРОТОКОЛ № 3/19 від 25.03 2019 р.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_ / професор В. І. Мазур /  
(підпис) (П.І.Б.)

Декан факультету \_\_\_\_\_ / професор П.І. Лобода /  
(директор інституту) (підпис) (П.І.Б.)

Примітка:РНП складається на кожний навчальний рік окремо відповідно до навчального плану

"16" травня 2019 р.